# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-106031

(43) Date of publication of application: 11.06.1985

(51)Int.Cl.

G11B 7/00

G11C 13/04

(21)Application number: 58-212702

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

11.11.1983

(72)Inventor: YOSHIZUMI KEIICHI

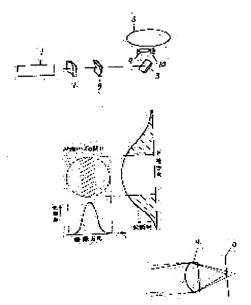
YAMADA NOBORU TAKENAGA MUTSUO NISHIUCHI KENICHI KASHIHARA TOSHIAKI

#### (54) PREPROCESSOR OF OPTICAL RECORDING MEDIUM

## (57)Abstract:

PURPOSE: To change at a high speed the entire surface of an optical disk into a state of a high optical constant by using an optical system which leads the light radiated from a light source onto an optical recording medium in a fixed form and then shifting the irradiating position of the light on the recording medium.

CONSTITUTION: The light is dispersed in both the tangent and radius directions of a disk by means of cylindrical lenses 7 and 8. The dispersed light having a diameter larger than the aperture diameter of an objective lens 9 is obtained in the radius direction of the disk, and the peripheral light is cut off by the aperture of the lens 9. While the dispersed light of the tangent direction of the disk has a diameter smaller than the aperture diameter of the lens 9. For the distance between the lens 9 and the disk 5, the focus servo is applied by a control means 10 so that the recordingsurface of the disk is set at the focal position of parallel beams. It is possible to vary the sizes and distribution of the spots on the disk by changing both the focal distance and the focal position of the lenses 7 and 8.



19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

#### 報(B2) 平2-45247⑫特 許 公

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

❷❸公告 平成2年(1990)10月8日

G 11 B 7/00 7/26

7520-5D 8120-5D F

発明の数 1 (全6頁)

60発明の名称 光記録媒体の前処理装置

> 20特 昭58-212702 顧

69公 第 昭60-106031

@出 願 昭58(1983)11月11日 43昭60(1985)6月11日

大阪府門真市大字門真1006番地 @発 明 者 吉 住 惠 松下電器産業株式会补内 @発 明 者 昇 Ш  $\blacksquare$ 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 @発 明 者 竹 永 睦 生 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 @発 者 明 西 内 健 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 個発 明 者 樫 原 俊 昭 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 创出 顋 人 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 倒代 理 人 弁理十 粟野 重孝 外1名 審査官 小 要 昌 久

多参考文献 特開 昭56-163528 (JP, A)

1

#### 切特許請求の範囲

1 或るレベルより高い強度の放射光を照射する ことによつて反射率をRiからR2に、又は透過率 をT₁からT₂に変化させて情報を記録し、前記レ ベルより低い放射光を照射し、この反射光、又は 5 透過光の強度変化から情報を読み出すことのでき る光記録媒体の形成時の初期状態である反射率 R。又は透過率T。を、反射率R、又は透過率T」にす る為の前処理装置であつて、

放射光源と、

前記放射光源からの放射光を対物レンズを介し て前記光記録媒体上に導く光学系と、

前記放射光の前記光記録媒体上の照射位置を所 定方向に移動させる第一の移動手段と、

向である送り方向に前記照射位置を移動させる第 二の移動手段とを備え、

前記放射光の前記送り方向における長さが半値 全幅で $5\mu m$ 以上であり、

前記第一の移動手段による前記照射位置の移動 20 記録媒体上に照射させ、 が一周期を完了する間に前記第二の移動手段によ り前記照射位置が移動する距離である送りピッチ が、前記第二の移動手段による移動方向における

前記放射光の前記光記録媒体上の長さよりも小さ いことを特徴とする光記録媒体の前処理装置。

2

- 2 放射光の光記録媒体上の照射位置を相対的に 移動させる第一の移動手段の移動速度をほぼ一定 とした特許請求の範囲第1項記載の光記録媒体の 前処理装置。
  - 3 送りピッチをほぼ一定とした特許請求の範囲 第1項記載の光記録媒体の前処理装置。
- 4 放射光の光軸方向を Z軸、第一の移動手段に 10 よる移動方向をX軸、第二の移動手段による移動 方向をY軸とした直交座標系XーYーZにおい て、前記放射光はX軸にのみレンズ作用を持つ第 一の一方向性レンズ、Y方向にのみレンズ作用を 持つ第二の一方向性レンズを透過し、対物レンズ 前記第一の移動手段による移動方向に垂直な方 15 によつて光記録媒体上に集光させる構成とした特 許請求の範囲第1項記載の光記録媒体の前処理装 置。
  - 5 放射光を一部分離するか、又は他の放射光源 からの第二の放射光を対物レンズを通過して、光

前記光記録媒体からの反射光から前記対物レン ズと前記光記録媒体との距離を一定とする為の焦 点誤差信号の検出手段、

3

前記対物レンズを前記光記録媒体に対しほぼ垂 直な方向に移動させる電磁駆動手段、

および前記焦点誤差信号によつて、前記電磁駆 動手段を駆動させるサーボ回路を備えた特許請求 の範囲第1項記載の光記録媒体の前処理装置。

6 放射光又は第二の放射光の光記録媒体からの 反射光又は透過光の強度を検出し、前記光記録媒 体の反射率又は透過率の測定を可能とした特許請 求の範囲第5項記載の光記録媒体の前処理装置。

録媒体からの反射光を一部分離するためのビーム スプリツターと、前記ピームスプリツターにより 分離された光によつて、前記放射光の光記録媒体 上における形状をモニターする手段を備えた特許 請求の範囲第1項記載の光記録媒体の前処理装 15 学定数を大きくすることによつて消去できる。 置。

#### 発明の詳細な説明

### 産業上の利用分野

本発明は、記録前後で光学定数を変化させ記録 イスク) において、あらかじめ光デイスクの初期 反射率又は初期透過率を、ある一定のレベルに設 定するための前処理装置に関するものである。 従来例の構成とその問題点

これまでに開発されている光ディスクには大き 25 くわけてレーザ光等の照射によつて、記録媒体に 穴、あるいは泡等を形成して反射率を変化させる 方式のものと、記録媒体の形状は、そのままに、 n、k等の光学定数を変化させ、その結果として の2つがある。

このうち、後者に属する光ディスクの記録媒体 としては、カルコゲン系ガラス薄膜のように非晶 質状態と結晶状態との間の相変態を利用するも 薄膜のように、薄膜中の結晶性小粒子の結晶性お よび粒径の増減によるもの等が良く知られてお り、光学定数の大なる状態から小なる状態、ある いは小なる状態から大なる状態へと、いずれの方 向をも情報記録手段または消去手段として用いる 40 実施例の説明 ことが可能である。

ところが、一般に、これらの薄膜は、その形成 時には、相対的に光学定数の小なる状態であるた め、記録方向として光学定数の大なる状態から小

なる状態への変化を使う場合には、ひとまず薄膜 の光学定数を大なる状態へ変えておくことが必要 である。光学定数を小なる状態から大なる状態に 変化させるには、薄膜を熱し、徐々に冷やすこと 5 によつてなされる。光学定数を大なる状態から小 なる状態に変化させるには、薄膜を熱し、急冷す ることによつてなされる。

従つて、記録、消去が可能な薄膜にプレヤーに よつて記録、消去を行なう場合には、レーザ光を 7 放射光の径路中に置かれ、入射光、又は光記 10 第1図に示すように1μm程度の小さいスポット Pに絞り、第1図に示すように、薄膜をより短時 間で加熱、急冷して薄膜の光学定数を小さくし、 情報を記録し、10μm程度の長さの細長いスポッ トP'により、より長時間で加熱、徐冷し薄膜の光

ところで、薄膜の形成時に、光学定数をあらか じめ小なる状態から大なる状態にする為に、上記 の細長いスポット (消去スポットと呼ぶ) によつ て行なうこともできるが、これでは、1トラック または・消去を行なうタイプも光記録媒体(光デ 20 ごとにしか処理できず、時間がかかり、生産性が 良くない。

> また、薄膜を基盤ごとオープンに入れて熱した 場合には、基盤が変型するなどの問題を生ずる 発明の目的

本発明は、光記録媒体、その中でも特に消去可 能な記録媒体の形成時の光学定数の小なる状態か ら、記録のできる光学定数の大なる状態に持つて ゆくための前処理装置であつて、大パワーで連続 出力のレーザ光を幅広くデイスク上に照射し、光 の反射率変化あるいは透過率変化を利用するもの 30 デイスクの全面を、高速で、光学定数の高い状態 に変化させる為の光記録媒体の前処理装置を得る ことを目的とする。

#### 発明の構成

上記目的を達する為、本発明は、放射光源とそ の、あるいはTeOx(O < x < 2) を中心とする 35 の放射光源からの放射光を一定の形状として光記 録媒体上に導く光学系と、前記放射光の前記記録 媒体上の照射位置を、記録媒体、又は放射光を移 動させることにより、相対的に移動させる移動手 段とを有した光記録媒体の前処理装置である。

以下、図面に従つて、本発明の実施例の説明を 行なう。第2図は本発明の第一実施例を示し、1 はArレーザで、出力は1W~4Wである。レンズ 2によつて、レーザ光を直径 $30\mu$ m~ $60\mu$ mに絞

り、回転するデイスク5上に照射させる。4は移 動台で照射位置をデイスクの半径上で移動させ る。デイスク5は、モーター6につて回転させ

レーザ光のデイスク上に照射される熱によつ て、デイスク上の記録薄膜は光学定数が小なる状 態から大なる状態に変化してゆく。デイスクの内 外周で照射条件を一定とする為に、回転の線速度 と、送りピッチを一定とする必要がある。その為 に、モーターの回転数、及び、送り速度をディス クの照射位置の半径に反比例させた。この理由は 以下に説明する。線速度v、回転角速度をωとす ると、v=rωとなる。ここでrは、デイスクの 照射位置の半径である。従つて、線速度 ▼を一定

とする為には、 $\omega = \frac{\mathbf{v}}{\mathbf{r}}$ と、モーター回転角速度 をrに反比例させれば良い。同様に送りピッチp は、送り速度をα、モーター回転数を2πωとする と、 $p = \frac{u}{2\pi\omega}$ となる。 $\omega = \frac{v}{r}$ であるので、p =

 $\frac{ru}{2\pi v}$ となり、 $u = \frac{2\pi vp}{r}$ となる。従つて、 $v \ge p$ を一定とする為には、送り速度uはrに反比例さ せれば良い。

ワー密度は1 mW/μπ程度のオーダーである。 従つて、直径60μmのスポットを照射する場合、 必要な合計パワーは直径60μmの円内で均一なパ ワー分布を仮定するならば、合計約3.6Wのレー ザパワーが必要となる。

ところで、第一実施例の方法では、デイスク上 でのスポットの形状は、円形で、強度分布は中心 部を最大パワーとするガウス分布となる。従つ て、デイスク上では光学定数のムラが生ずること がある。

これを解決したのが第2実施例の方式で、照射 光の形状を、デイスクの半径方向では、比較的均 一な強度分布を持つ構成とた。第3図のように、 円柱レンズ7,8によつて、ディスクの半径方 径方向については、対物レンズ9の開口径より大 きい発散光とし、この対物レンズ9の開口によつ て、周辺光を遮蔽する。デイスクの接線方向につ いては、対物レンズ9の開口より小さく広げる。

従つて、対物レンズ 9 上での入射光の強度分布 は、第4図のようになる。一方、対物レンズ9と デイスク5の距離を、第5図のように、平行光の 焦点位置にデイスク上の記録面が来るように制御 5 手段 1 0 によりフォーカスサーボをかける。そう すると、円柱レンズによつて発散光となつた入射 光は、デイスク5より遠い所で絞られるのでディ スク上では、一定の大きさの光像となる。この時 のデイスク上での光の強度分布は、第4図と同 10 様、半径方向にはほぼ均一に、接線方向には、ほ ぼガウス分布となる。使用する円柱レンズの焦点 距離と位置を変えることによつて、ディスク上で のスポットの大きさや分布を変えることができ る。又、対物レンズとデイスクとの距離を変える 15 ことによつてもスポットの形状は変えられる。

最適スポツト形状をきめる為には、多くのパラ メータを考慮する必要がある。一つのパラメータ は、記録媒体の特性である。記録媒体としては光 学定数の変化温度、変化速度、熱伝導度等、種々 20 のものがあり、これらは最終製品の用途によつて 最適なものが異なる。即ち、必要な記録再生の線 速度をとつても、デジタルビデオ情報の実時間記 録では、25m/s程度の線速度が必要だし、デー タ記録等で、2m/s程度のものもある。他のパ 回転の線速度を10m/sとした時の照射光のパ 25 ラメータとして、デイスクの大きさ、S/N、必 要な処理時間等がある。

スポットの接線方向の最適な大きさは、線速度 が10m/sの時、記録媒体の光学定数の変化の難 易度によつて、5μπ~50μπ程度に変わる。又、 30 スポットの半径方向の大きさは、大きい程、送り ピツチを大きくでき、従つて、処理時間が早くな るが、必要なパワー密度と、レーザパワーの関係 から、5μm~100μm程度まで可能である。又、 半径方向のスポットの大きさより送りピッチを短 35 くすればする程、全体を均一に光学定数の大なる 状態にすることが可能となる。即ち、ディスク上 でのスポットが強度分布を持つため、一回だけの 光照射ではデイスクの半径方向にスポットの強度 分布に対応した光学実数のムラが生じる。この状 向、及び接線方向を発散光とする。デイスクの半 40 態において送りピッチをスポットの大きさよりも 小さく設定した場合は、ディスク上にある一点は 複数回の光照射を受けるため、光照射の履歴が平 均化され照射部の濃度ムラが低減される。

しかし前述のように送りピッチが短かくなると

7

処理時間が長くなることから、許容できる光学定 数のムラ量を考慮して設定する必要がある。

本実施例においては、放射光源として、4Wの アルゴンレーザを使用した。又、フオーカスサー ボは、He-Neレーザ光を対物レンズの光軸から ずらせて入射させ、記録面と対物レンズとの距離 の変化が、反射光の光路のずれとなるのを 2 分割 の光検出路で検知し、誤差信号とした。この誤差 信号を増巾、及び位相補償した信号を対物レンズ る点は、良く知られたフォーカスサーボと全く同 じである。

本実施例においては、He-Neレーザの反射 光、又は、透過光の強度を光検出器で検知し、こ スプリツタからの反射光の強度との比を測定し て、記録面の反射率、及び透過率を測定した。 He-Neレーザ自体のパワードリフト分は、これ を分母としているので、反射率や透過率の測定誤 差とはならない。

記録媒体としては、蒸着した後、単にレーザ光 で光学定数を大なる状態にするのではなく、ー 旦、レーザ光で光学定数の小なる状態にした後、 光学定数を大なる状態にした方が良いものや、光 数回繰り返した方が良いものがある。その為に、 第6図に示すように、前述の光学定数を大なる状 態にする為のスポットbの前に、光学定数を小な る状態にする為の接線方向に短く、急激に加熱、 る。

第7図は、本発明第3実施例における要部光学 系の構成図で、第6図に示すようなスポツト形状 を得ることのできる光学系を示す。スポットaは 対物レンズ9に、トラックの接線方向のみ平行な 35 ピームを入射させ、対物レンズの焦点位置に記録 媒体を置くことによつて得られる。円柱レンズ1 3と15によつて、幅の広い平行行が得られる。 トラックの半径方向は、円柱レンズ14で発散光 偏光方向を90°回転させ、偏光プリズム 16によ つて2つの光を合成させる。17はダイクロイツ クミラーで、He-Neレーザの633nmの波長を反 射し、Arレーザの470~530nmの波長の光を透過

8

させる。

Arレージの2つの光、及び、H-Neレーザの 光は、互いに対物レンズ9に対して傾けて入射さ せることによつて、第6図のようにスポットの位 置を分離させることができる。各スポット間の距 離は、互いの入射光軸の傾き角と、対物レンズ 9 の焦点距離の積で表わされる。

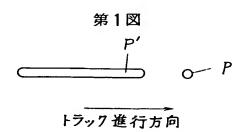
第6図のような配置をとることによつて、He -Neレーザのスポット c によつて、光学定数を を上下に動かすフオーカスアクチユエータに加え 10 大なる状態にする処理後の反射率や、透過率が測 定可能となる。

第8図は、スポット形状のモニター光学系で、 対物レンズへの入射光、及び、記録媒体5からの 反射光を、ビームスプリッタ18でごく一部分離 のHe-Neレーザの出射部に取付けられたビーム 15 し、顕微鏡 2 1 によつてスポット形状をモニター できる。又、記録媒体5からの反射光の一部は、 ミラー19で反射しモニターした時、スポツトa の反射光もトラックの接触方向に小さく絞れるよ うにフォーカス位置を調整するとによつて、フォ 20 ーカス状態を正しく合わせることができる。 発明の効果

本発明によれば、光デイスクの記録媒体、その 中でも特に消去可能な記録媒体の形成時の光学定 数の低い状態から、記録のできる光学定数の高い 学定数を大なる状態から小なる状態という変化を 25 状態に持つてゆくための工程において、高速、か つ均一な処理ができる光記録媒体の前処理装置を 得ることができ、その工業的利用価値が大きい。 図面の簡単な説明

第1図は、消去可能光デイスクの記録時と消去 急冷のできるスポットをつけ加えることができ 30 時のスポットの形状を示す説明図、第2図、第3 図は、それぞれ本発明の前処理装置の第一及び第 二実施例の構成図、第4図、第5図は、本発明の 第二、第三実施例の説明図、第6図、第7図、第 8 図は本発明第三実施例の構成図である。

1·····アルゴンレーザ、2·····レンズ、3, 1 9……ミラー、4……移動台、5……記録媒体、 6······モーター、7, 8, 13, 14, 15······ 円柱レンズ、9……対物レンズ、10……フオー カスアクチュエータ、11,18 ......ピームスプ とする。12は λ /2板で、Arレーザ1の光の *40* リツタ、12…… λ /2板、16……偏光プリズ ム、17……ダイクロイツクミラー、20……モ ニター用対物レンズ、21 ……モニター用顕微 鏡。



第2図 5

